

	カテゴリ	装置管理番号	装置設備名称
松 山 ・ 吉 岡 G	物性・物理量測定	1101	EMS粘度計
	ガス透過測定	1104	ガス透過性能評価装置（スイープ法）
	物性・物理量測定	1106	ハイブリッドカールフィッシャー水分計
	分光分析	1107	レーザーラマン分光光度計
	物性・物理量測定	1108	レオメーター
	各種処理装置	1109	超遠心機
	物性・物理量測定	1110	密度比重計
	各種処理装置	1114	スピンコーター
	粒子径・粒度分布測定	1116	ナノ粒子解析装置 NanoSight
	分光分析	1117	顕微IR
	物性・物理量測定	1118	蒸気圧法オズモメーター
	顕微鏡	1119	走査型プローブ顕微鏡 AFM
	クロマトグラフ分析	1120	GCシステム
	水質分析	1121	全有機炭素分析装置 TOC
	物性・物理量測定	1122	強伸度測定装置
	熱分析	1124	示差走査熱量測定装置
	界面物性分析	1126	固液界面解析装置
	界面物性分析	1127	表面張力計
	顕微鏡	1128	クロスセクションポリッシャ
	水質分析	1129	LC-OCD
	水質分析	1130	水中溶存有機物蛍光測定装置
	物性・物理量測定	1131	時間領域核磁気共鳴装置(NMR)
	細孔径評価装置	1134	リキッドポロメーター
	製膜装置	1135	多孔膜作製装置NIPS(小型)
	製膜装置	1136	多孔膜作製装置TIPS(小型)
	界面物性分析	1142	共焦点レーザー顕微鏡
	粒子径・粒度分布測定	1151	ナノ粒子径分布測定装置 SALD
	分光分析	1155	分光光度計
	分光分析	1156	蛍光分光光度計
	物性・物理量測定	1159	RO膜用透水量測定装置
	物性・物理量測定	1160	中空糸膜用透水量測定装置
	物性・物理量測定	1161	平膜用透水量測定装置
	物性・物理量測定	1166	凝固点法オズモメーター
	物性・物理量測定	1172	水分活性測定装置
	物性・物理量測定	1174	高速液体クロマトグラフ質量分析計
	物性・物理量測定	1175	MALDI-TOF質量分析計
市 橋 G	物性・物理量測定	1205	高精度ガス吸着装置
	熱分析	1207	示差熱・熱質量同時測定装置
菰 田 G	物性・物理量測定	1301	応力制御型レオメーター
	顕微鏡	1309	原子間力顕微鏡
	界面物性分析	1310	パルスNMR
	顕微鏡	1311	レーザー顕微鏡
丸 山 G	粒子径・粒度分布測定	1401	ゼータ電位・粒径測定システム
	分光分析	1502	分光蛍光光度計
	分光分析	1503	紫外可視近赤外分光光度計
	各種処理装置	1505	スピンコーター
堀 家 ・ 小 柴 G	顕微鏡	1506	偏光顕微鏡
森 G	分光分析	1601	旋光計
	分光分析	1602	円偏光二色性分散計